

(Korea)

EV Group announces multi-functional micro- and nanoimprint solution 'EVG7300' offering flexibility for high-volume optical device manufacturing - January 19, 2022

EVG introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. The EVG7300 system is offered as both a stand-alone tool as well as an integrated module in EVG's HERCULES® NIL fully integrated UV-NIL track solution where additional pre-processing steps, such as cleaning, resist coating and baking or post-processing, can be added to optimize for particular process needs. The EVG7300 is a highly flexible platform that offers three different process modes (lens molding, lens stacking and SmartNIL nanoimprint) and support for substrate sizes ranging from 150-mm to 300-mm wafers.



EV 그룹, 대량생산 광학 기기 제조용으로 뛰어난 유연성 제공하는 다기능 마이크 로-나노임프린트 솔루션 'EVG®7300' 출시

나노임프린트 리소그래피(NIL), 렌즈 물딩 및 렌즈 스태링(UV 본당) 등 UV 기반의 여러 공정을 단일 플랫폼에 결합한 EWG의 청첨단 승무선

2022-01-19 09:51 金村: EVG



EV 그룹이 다기능 마이크로 및 나노앵프린트 솔루션 EVG7300을 출시했다

서울~(뉴스와이아) 2022년 01월 19일 ~ MEMS, 나노 기술, 번도체 제초용 웨이터 본당 및 최소그래피 장비의 선도적 공급사 인 EV 그룹(이하 EVG)이 자동화된 SmartNiL® 나노인프린트 및 웨이터 리벤 광학 시스템인 EVG®7300를 출시한다고 19일 당했다.

EVG에 취산 출구선인 EVG7300은 나노양프리트 리소그래픽(NHL) 렌즈 물딩 및 런즈 스테킹(EV 본당) 같은 LV 기반의 미국 프로시스를 단일 플것의 이 합한 것이 독장이다. 이 산업을 다기는 시스템은 마이크로 및 나노 패터남은 몸은, 기능 레이어 작용 등을 포함하는 광점하는 산규 매플레지인데의 BV SAD와 성산 공항 모두에 사용된 수 있다.

이런 애플리레이션의 사례에는 웨이퍼 제별 광혁(WLO), 광혁 선서와 프로젝티, 차량용 조钥, 증강 현실(AR) 해드셋용 웨이브 가이트, 바이오 의료 장비, 페티 렌스와 메타 표면, 광전자 기기 등이 포함된다. 해대 300mm 웨이비까지 지원하고 고정될 임 라인먼트, 항상된 프로세스 제이, 우수한 스무토 성능을 자랑하는 EVG7300은 다양한 자유도와 높은 정밀도로 나노 및 마이 크로 청약 무용과 기기를 대랑 성신하려는 사용자의 요구를 충족한다.

EV 그룹의 토마스 클린스니(Thomas Glimsner) 기술당당 다락다는 "나노인프린트 기술에 있어 20년 이상의 경험을 보유한 EV 그룹은 고객의 변화하는 요구를 충족하기 위해 지속적인 기술 혁신을 통해 더 나온 출구선을 제공하고 있다. 최신 나노인프 린트 솔루먼인 EVG7300은 EVG 고유의 SmartNL 총 목도 인크린트 기술에 면즈 불당해 먼즈 스태킹를 단일 플랫폼의 결합 하고 있으며, 시장에서 가장 정원한 실락인인트와 기술 제공하다고 무했다. 모두에 사용할 수 있도록 유례없는 유연성을 제공한다"고 말했다.

EVG7300은 독립된 물로서 사용하거나 EVG의 HERCULES® UV-NIL 트럭 출구선에 하나의 오동로 동안해 사용한 수 있다. EVG의 HERCULES® UV-NIL 트럭 충구선은 사용자의 독칭 프로세스 모인에 따라 서장과 위치스트 코팅 및 베이킹 같은 전 제 공장이나 후처에 공항을 수가면 수 있다. 또한 VG7300은 집에 선도적인 회의인단을 회장로를 제공한다. 는 항상은 일확인먼트 스틱에지, 교장될 경학계, 월티포먼트 갱 제이, 비접속식 컵 측정, 윌티모먼트 모스 제어 등 다양한 방 병에 조한 단구에 가느됐지?

또한 EVG7300은 유연성이 매우 뛰어난 플랫폼으로서 세 가지 공정 모드(현스 불당, 현즈 스타킹, SmartNiL 나노입요란트)를 지원하고, 150mm부터 300mm까지 이르는 웨이메 크기를 지원한다. EVG7300은 산숙한 소원모와 웨이퍼 로팃, 고속 연락인 연보 광학계, 고선적 경화, 소형화된 를 풋프린트로 암제에서 세종개 떠오르는 WLO 제품의 제조 요구를 충족하는 매우 효율 적인 플랫폼을 제공한다.

http://www.dailyjn.com/press?newsid=938318